

IP ePlat 分類変更予定一覧

IP ePlatでは、数多くの動画コンテンツの中から、視聴したいコンテンツを効率よく見つけられるよう、2023年1月に分類を見直しを実施する予定です。

【現状】

初めての方これからの方

コース名	最新改訂時期
知財の世界へようこそ！	R02.4
IP ePlatの使い方	R02.4
中小企業の戦略(1)(デザイン思考編)	R03.3
中小企業の戦略(2)(知財経営編)	R03.3
中小企業の戦略(3)(知的財産戦略編)	R03.3
中小企業の戦略(4)(知財マインド編)	R04.3
中小企業の戦略(5)(事業目的に沿った技術の創造編)	R04.3
中小企業の戦略(6)(商標とブランド戦略編)	R04.3

2022年度初心者向け説明会

コース名	最新改訂時期
知的財産権・特許・実用新案制度の概要(2022年度初心者向け説明会)	R04.8
意匠・商標制度の概要(2022年度初心者向け説明会)	R04.8
その他の知的財産(2022年度初心者向け説明会)	R04.8

2021年度実務者向け説明会

コース名	最新改訂時期
令和3年度特許法等改正説明会	R04.2
知財動向と特許庁施策	R04.2
特許の審査基準及び審査の運用	R03.2
特許審査のポイント・ケーススタディ	R03.2
特許分類の概要とそれらを用いた先行技術文献調査	R04.2
国内外で円滑に特許権を取得するために	R04.2
商標出願のポイント	R04.2
商標の審査基準と審査の運用	R04.2
商標の国際分類と類似商品・役務審査基準	R04.2
意匠の審査基準及び審査の運用	R04.2
～令和元年意匠法改正対応～	R04.2
特許・商標専門家のための意匠制度説明会	R04.2
地域団体商標制度について	R04.2
審判制度の概要と運用	R04.2
PCT国際出願制度の概要	R04.2
～海外で賢く特許権を取得するPCTの仕組み～	R04.2
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度に関するトピックス	R04.2
PATENTSCOPE(特許文献のグローバルデータベース)の使い方	R04.2
国際調査及び国際予備審査	R04.2
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続	R04.2
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行手続	R04.2
意匠の国際登録制度(ハグ制度)について	R04.2
(制度概要・オンライン出願・データベース編)	R04.2
意匠の国際登録制度(ハグ制度)について(手続編)	R04.2
商標の国際登録制度(マドリッド制度)について(管理実務編)	R04.2
-制度全般・オンラインサービス-	R04.2
商標の国際登録制度(マドリッド制度)について(手続編)	R04.2
インターネット出願の概要	R04.2
出願手続の留意点について	R04.2
-よくある手続ミスや問い合わせ等-	R04.2
産業財産権登録の実務	R04.2
新事業創造に資する知財戦略事例集	R04.2
～「共創の知財戦略」実践に向けた取り組みと課題～	R04.2
「コト」の時代におけるビジネス関連発明の特許取得について	R04.2
WIPOの施策のご紹介	R04.2
不正競争防止法の概要	R04.2
新減免制度について	R03.2

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) など

コース名	最新改訂時期
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)講習会動画(簡略版)	R02.7
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)講習会動画(特許・実用新案編 最新版)	R03.4
特許情報プラットフォーム(JPP)・画像意匠公報検索支援ツール(GrIP)講習会動画(意匠編最新版)	R03.5
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)講習会動画(商標編 最新版)	R03.5
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)機能改善のご紹介	H31.4
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)経過情報のウォッチングについて(RSS機能)	R04.9
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)検索結果の出力方法について(CSV出力機能)	R03.12
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のスマートフォン表示について	R03.12
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)FAQを使ってみよう	R04.1
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)公報情報のPDFダウンロードについて	R04.3
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(特実編)出願人等の名前で検索する際の注意点	R04.9
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(商標編)出願人等の名前で検索する際の注意点	R04.9
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)称号を使った商標の検索方法	R04.9
開放特許情報データベースの使い方	R03.3

【2023.01～運用予定】

初めての方これからの方・若年層向け

コース名	最新改訂時期
知財の世界へようこそ！	R02.4
IP ePlatの使い方	R02.4
特許コンテスト・デザイン特許コンテスト	R04.7
藤原麻里菜さんが解説！「無駄づくり」を通じた発明	R04.6

2022年度初心者向け説明会

コース名	最新改訂時期
知的財産権・特許・実用新案制度の概要(2022年度初心者向け説明会)	R04.8
意匠・商標制度の概要(2022年度初心者向け説明会)	R04.8
その他の知的財産(2022年度初心者向け説明会)	R04.8

2021年度実務者向け説明会

コース名	最新改訂時期
令和3年度特許法等改正説明会	R04.2
知財動向と特許庁施策	R04.2
特許の審査基準及び審査の運用	R03.2
特許審査のポイント・ケーススタディ	R03.2
特許分類の概要とそれらを用いた先行技術文献調査	R04.2
国内外で円滑に特許権を取得するために	R04.2
商標出願のポイント	R04.2
商標の審査基準と審査の運用	R04.2
商標の国際分類と類似商品・役務審査基準	R04.2
意匠の審査基準及び審査の運用	R04.2
～令和元年意匠法改正対応～	R04.2
特許・商標専門家のための意匠制度説明会	R04.2
地域団体商標制度について	R04.2
審判制度の概要と運用	R04.2
PCT国際出願制度の概要	R04.2
～海外で賢く特許権を取得するPCTの仕組み～	R04.2
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度に関するトピックス	R04.2
PATENTSCOPE(特許文献のグローバルデータベース)の使い方	R04.2
国際調査及び国際予備審査	R04.2
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続	R04.2
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行手続	R04.2
意匠の国際登録制度(ハグ制度)について	R04.2
(制度概要・オンライン出願・データベース編)	R04.2
意匠の国際登録制度(ハグ制度)について(手続編)	R04.2
商標の国際登録制度(マドリッド制度)について(管理実務編)	R04.2
-制度全般・オンラインサービス-	R04.2
商標の国際登録制度(マドリッド制度)について(手続編)	R04.2
インターネット出願の概要	R04.2
出願手続の留意点について	R04.2
-よくある手続ミスや問い合わせ等-	R04.2
産業財産権登録の実務	R04.2
新事業創造に資する知財戦略事例集	R04.2
～「共創の知財戦略」実践に向けた取り組みと課題～	R04.2
「コト」の時代におけるビジネス関連発明の特許取得について	R04.2
WIPOの施策のご紹介	R04.2
不正競争防止法の概要	R04.2
新減免制度について	R03.2

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) など

コース名	最新改訂時期
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)講習会動画(簡略版)	R02.7
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)講習会動画(特許・実用新案編 最新版)	R03.4
特許情報プラットフォーム(JPP)・画像意匠公報検索支援ツール(GrIP)講習会動画(意匠編最新版)	R03.5
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)講習会動画(商標編 最新版)	R03.5
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)機能改善のご紹介	H31.4
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)経過情報のウォッチングについて(RSS機能)	R04.9
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)検索結果の出力方法について(CSV出力機能)	R03.12
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のスマートフォン表示について	R03.12
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)FAQを使ってみよう	R04.1
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)公報情報のPDFダウンロードについて	R04.3
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(特実編)出願人等の名前で検索する際の注意点	R04.9
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(商標編)出願人等の名前で検索する際の注意点	R04.9
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)称号を使った商標の検索方法	R04.9
開放特許情報データベースの使い方	R03.3

【現状】

【2023.01～運用予定】

[INPITが提供する特許情報データベースの紹介](#)

H30.3

【現状】

若年層向け

コース名	最新改訂時期
パテントコンテスト・デザインパテントコンテスト	R04.7
藤原麻里菜さんが解説！「無駄づくり」を通した発明	R04.6

特許（法律・基準等）

コース名	最新改訂時期
令和3年度特許法等改正説明会	R04.2
コンピュータソフトウェア関連技術の審査基準等について	R03.9
AI関連技術に関する特許審査事例について	R02.12
「特許・実用新案審査基準」の概要1	R02.3
「特許・実用新案審査基準」の概要2 2022	R04.9
「特許・実用新案審査基準」の概要3	R02.3
特許審査の流れ	R02.3
特許審査の進め方2021	R04.3
特許審査実務の概要2021	R04.3
IoT関連技術の審査基準等について	H29.12
ライフサイエンス分野における特許審査について	H23.2
プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査運用について	H28.9
平成27年度特許法等改正講義	H28.1
平成26年度特許法等改正講義	H27.2

特許（手続き等）

コース名	最新改訂時期
知的財産権・特許・実用新案制度の概要(2022年度初心者向け説明会)	R04.8
審査請求前に権利化の見通しを得る～特定登録調査機関制度～	R03.8
特許出願の手続2022	R04.9
先行技術調査の進め方	H17.3
特許異議申立制度の概要と手続の留意点	H29.3
職務発明制度の概要	H29.3
無効審判における口頭審理の進め方について	H28.10
口頭審理及び証拠調べの実務について	H26.2

意匠・商標

コース名	最新改訂時期
令和元年意匠法改正の概要 2021	R04.3
意匠・商標制度の概要(2022年度初心者向け説明会)	R04.8
意匠登録制度の概要	R04.3
意匠審査実務の概要	R03.12

法律概論

コース名	最新改訂時期
審査のための著作権法の概論(入門編)	H30.11

海外制度・条約

コース名	最新改訂時期
国際知財司法シンポジウム2021(1日目裁判所)	R04.3
国際知財司法シンポジウム2021(2日目法務省)	R04.3
国際知財司法シンポジウム2021(3日目特許庁)	R04.3
国際知財司法シンポジウム2019(1日目)	R02.3
国際知財司法シンポジウム2019(2日目)	R02.3
国際知財司法シンポジウム2019(3日目)	R02.3
国際知財司法シンポジウム2018	H31.3
国際知財司法シンポジウム2017	H30.5
日欧知的財産司法シンポジウム2016	H29.3
日米英独仏の知財裁判官・弁護士による模擬裁判	H28.1
特許訴訟における証拠収集	H29.3

【2023.01～運用予定】

特許（法律・基準等）

コース名	最新改訂時期
令和3年度特許法等改正説明会	R04.2
コンピュータソフトウェア関連技術の審査基準等について	R03.9
AI関連技術に関する特許審査事例について	R02.12
「特許・実用新案審査基準」の概要1	R02.3
「特許・実用新案審査基準」の概要2 2022	R04.9
「特許・実用新案審査基準」の概要3	R02.3
特許審査の流れ	R02.3
特許審査の進め方2021	R04.3
特許審査実務の概要2021	R04.3
IoT関連技術の審査基準等について	H29.12
ライフサイエンス分野における特許審査について	H23.2
プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査運用について	H28.9
平成27年度特許法等改正講義	H28.1
平成26年度特許法等改正講義	H27.2

特許（手続き等）

コース名	最新改訂時期
知的財産権・特許・実用新案制度の概要(2022年度初心者向け説明会)	R04.8
審査請求前に権利化の見通しを得る～特定登録調査機関制度～	R03.8
特許出願の手続2022	R04.9
先行技術調査の進め方	H17.3
特許異議申立制度の概要と手続の留意点	H29.3
職務発明制度の概要	H29.3
無効審判における口頭審理の進め方について	H28.10
口頭審理及び証拠調べの実務について	H26.2

意匠・商標

コース名	最新改訂時期
令和元年意匠法改正の概要 2021	R04.3
意匠・商標制度の概要(2022年度初心者向け説明会)	R04.8
意匠登録制度の概要	R04.3
意匠審査実務の概要	R03.12

法律概論・制度

コース名	最新改訂時期
審査のための著作権法の概論(入門編)	H30.11
産業財産権登録の実務(平成29年度版)	H30.3
特許訴訟における証拠収集	H29.3
日米英独仏の知財裁判官・弁護士による模擬裁判	H28.1

【現状】

ビジネス	
コース名	最新改訂時期
大学発スタートアップ創業の留意点	R04.9
オープンイノベーションを促進するモデル契約書	R04.3
知的財産取引の適正化について	R04.3
はじめての「営業秘密管理」	R04.3
国際知財関連契約で知っておきたいポイント(第1部・第2部)	R04.3
国際知財関連契約で知っておきたいポイント(第3部)	R04.7
トツノセールスでのつつかつこの話、目分には関係ない・・・本当にそう？	R04.4
【取引先からの思いがけない提案】苦渋の判断が生んだ悲劇	R04.6
【会社総出でアピールしたら・・・】展示会の落とし穴	R04.6
第2回IP ランドスケープセミナー(第1部)	R03.10
第2回IP ランドスケープセミナー(第2部)	R03.10
第2回IP ランドスケープセミナー(第3部)	R03.10
第1回IP ランドスケープセミナー	R03.7
IPランドスケープの基礎	R03.9
三極知財・環境問題シンポジウム	R04.4
知的財産と標準	R03.7
国際知財司法シンポジウム2021(1日目 裁判所)	R04.3
国際知財司法シンポジウム2021(2日目 法務省)	R04.3
国際知財司法シンポジウム2021(3日目 特許庁)	R04.3
中小企業の戦略(1)(デザイン思考編)	R03.3
中小企業の戦略(2)(知財経営編)	R03.3
中小企業の戦略(3)(知的財産戦略編)	R03.3
中小企業の戦略(4)(知財マインド編)	R04.3
中小企業の戦略(5)(事業目的に沿った技術の創造編)	R04.3
中小企業の戦略(6)(商標とブランド戦略編)	R04.3
営業秘密・知財戦略セミナー(初級)	R03.3
営業秘密・知財戦略セミナー(中級)	R03.3
知財活用支援セミナー	R03.3
(海外進出における知的財産の留意点)	R03.3
海外ビジネスで知っておきたい 知的財産のポイント(統合版)	R03.3
国際知財司法シンポジウム2020	R03.3
開放特許情報データベースの使い方	R03.3
営業秘密管理の実践	H29.2
職務発明制度の概要	H29.3
国際知財司法シンポジウム2019(1日目)	R02.3
国際知財司法シンポジウム2019(2日目)	R02.3
国際知財司法シンポジウム2019(3日目)	R02.3
国際知財司法シンポジウム2018	H31.3
国際知財司法シンポジウム2017	H30.5
日欧知的財産司法シンポジウム2016	H29.3
特許訴訟における証拠収集	H29.3
日米英独仏の知財裁判官・弁護士による模擬裁判	H28.1

セミナー

コース名	最新改訂時期
知的財産権・特許・実用新案制度の概要(2022年度初心者向け説明会)	R04.8
意匠・商標制度の概要(2022年度初心者向け説明会)	R04.8
その他の知的財産(2022年度初心者向け説明会)	R04.8
三極知財・環境問題シンポジウム	R04.4
営業秘密・知財戦略セミナー(初級)	R03.3
営業秘密・知財戦略セミナー(中級)	R03.3
知財活用支援セミナー(海外進出における知的財産の留意点)	R03.3
国際知財司法シンポジウム2021(1日目 裁判所)	R04.3
国際知財司法シンポジウム2021(2日目 法務省)	R04.3
国際知財司法シンポジウム2021(3日目 特許庁)	R04.3
国際知財司法シンポジウム2020	R03.3
国際知財司法シンポジウム2019(1日目)	R02.3
国際知財司法シンポジウム2019(2日目)	R02.3
国際知財司法シンポジウム2019(3日目)	R02.3
国際知財司法シンポジウム2018	H31.3
国際知財司法シンポジウム2017	H30.5
日欧知的財産司法シンポジウム2016	H29.3
日米英独仏の知財裁判官・弁護士による模擬裁判	H28.1
特許訴訟における証拠収集	H29.3
INPITが提供する特許情報データベースの紹介	H30.3

【2023.01～運用予定】

ビジネス(基礎)	
コース名	最新改訂時期
オープンイノベーションを促進するモデル契約書	R04.3
知的財産取引の適正化について	R04.3
知的財産と標準	R03.7
職務発明制度の概要	H29.3
開放特許情報データベースの使い方	R03.3
INPITが提供する特許情報データベースの紹介	H30.3
特許訴訟における証拠収集	H29.3
日米英独仏の知財裁判官・弁護士による模擬裁判	H28.1
中小企業の戦略(1)(デザイン思考編)	R03.3
中小企業の戦略(2)(知財経営編)	R03.3
中小企業の戦略(3)(知的財産戦略編)	R03.3
中小企業の戦略(4)(知財マインド編)	R04.3
中小企業の戦略(5)(事業目的に沿った技術の創造編)	R04.3
中小企業の戦略(6)(商標とブランド戦略編)	R04.3

ビジネス(経営戦略)

コース名	最新改訂時期
トツノセールスでのつつかつこの話、目分には関係ない・・・本当にそう？	R04.4
【取引先からの思いがけない提案】苦渋の判断が生んだ悲劇	R04.6
【会社総出でアピールしたら・・・】展示会の落とし穴	R04.6
はじめての「営業秘密管理」	R04.3
営業秘密・知財戦略セミナー(初級)	R03.3
営業秘密・知財戦略セミナー(中級)	R03.3
営業秘密管理の実践	H29.2
IPランドスケープの基礎	R03.9
第1回IP ランドスケープセミナー	R03.7
第2回IP ランドスケープセミナー(第1部)	R03.10
第2回IP ランドスケープセミナー(第2部)	R03.10
第2回IP ランドスケープセミナー(第3部)	R03.10

ビジネス(海外)

コース名	最新改訂時期
国際知財関連契約で知っておきたいポイント(第1部・第2部)	R04.3
国際知財関連契約で知っておきたいポイント(第3部)	R04.7
知財活用支援セミナー	R03.3
(海外進出における知的財産の留意点)	R03.3
海外ビジネスで知っておきたい 知的財産のポイント(統合版)	R03.3

ビジネス(スタートアップ)

コース名	最新改訂時期
大学発スタートアップ創業の留意点	R04.9

セミナー・シンポジウム

コース名	最新改訂時期
知的財産権・特許・実用新案制度の概要(2022年度初心者向け説明会)	R04.8
意匠・商標制度の概要(2022年度初心者向け説明会)	R04.8
その他の知的財産(2022年度初心者向け説明会)	R04.8
三極知財・環境問題シンポジウム	R04.4
営業秘密・知財戦略セミナー(初級)	R03.3
営業秘密・知財戦略セミナー(中級)	R03.3
知財活用支援セミナー(海外進出における知的財産の留意点)	R03.3
国際知財司法シンポジウム2021(1日目 裁判所)	R04.3
国際知財司法シンポジウム2021(2日目 法務省)	R04.3
国際知財司法シンポジウム2021(3日目 特許庁)	R04.3
国際知財司法シンポジウム2020	R03.3
国際知財司法シンポジウム2019(1日目)	R02.3
国際知財司法シンポジウム2019(2日目)	R02.3
国際知財司法シンポジウム2019(3日目)	R02.3
国際知財司法シンポジウム2018	H31.3
国際知財司法シンポジウム2017	H30.5
日欧知的財産司法シンポジウム2016	H29.3
日米英独仏の知財裁判官・弁護士による模擬裁判	H28.1
特許訴訟における証拠収集	H29.3
INPITが提供する特許情報データベースの紹介	H30.3
第2回IP ランドスケープセミナー(第1部)	R03.10
第2回IP ランドスケープセミナー(第2部)	R03.10
第2回IP ランドスケープセミナー(第3部)	R03.10
第1回IP ランドスケープセミナー	R03.7
営業秘密・知財戦略セミナー(初級)	R03.3
営業秘密・知財戦略セミナー(中級)	R03.3

【現状】

【2023.01～運用予定】

その他	
コース名	最新改訂時期
INPITが提供する特許情報データベースの紹介	H30.3
産業財産権登録の実務(平成29年度版)	H30.3